

SEMINÁŘ TECHNICKÉ ČISTOTY

TECH. ČISTOTA A JEJÍ VLIV NA KVALITU PRODUKCE
(POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ, MEZINÁRODNÍCH NOREM
VDA A ISO)



Program:

První den:

- 9:00 **Registrace**
- 9:10 Úvod a přivítání účastníků – Martin Kopecký, **Pragolab**
- 9:20 Extrakční zkoušky v praxi (Ivo Weihrich - **CCC**)
- 10:00 **Přestávka**
- 10:30 Požadavky zákazníků v oblasti Technické čistoty (Róbert Jánošík - **CCC**)
- 12:00 **Oběd**
- 13:00 Akreditovaná laboratoř TECHNICKÉ ČISTOTY v kostce (Milena Kuerková – **InteTriboDia**)
- 14:10 Přestávka
- 14:30 Trendy při čištění (**PALL**)
- 19:00 Společná večeře

Druhý den:

- 9:00 Chemická analýza částic pomocí LIBS (Konstantin Kartaschew – **Leica Microsystems**)
- 9:30 Zásady řízení čistých prostor (Róbert Jánošík - **CCC**)
- 10:00 **Přestávka**
- 10:30 Negativní aspekty ovlivňující výsledky zkoušek TECHNICKÉ ČISTOTY (Milena Kureková - **InterTriboDia**)
- 12:00 **Oběd**
- 13:00 Otevřená diskuse, výměna zkušeností a mikroskopie
- 14:00 **Závěr**

Těšíme se na Vás

